

# OMPI



H/DC/1

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 15 de diciembre de 1998

S

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

**CONFERENCIA DIPLOMÁTICA  
PARA LA ADOPCIÓN DE UNA NUEVA ACTA DEL ARREGLO  
DE LA HAYA RELATIVO AL DEPÓSITO INTERNACIONAL  
DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES**

**Ginebra, 16 de junio a 6 de julio de 1999**

PROYECTO DE PROGRAMA

*aprobado por la Reunión preparatoria para la Conferencia Diplomática*

## PROYECTO DE PROGRAMA DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA

1. Apertura de la Conferencia por el Director General de la OMPI
2. Examen y adopción del Reglamento de la Conferencia
3. Elección del Presidente de la Conferencia
4. Examen y adopción del Programa
5. Elección de los Vicepresidentes de la Conferencia
6. Elección de los miembros de la Comisión de Verificación de Poderes
7. Elección de los miembros del Comité de Redacción
8. Elección de las Mesas de la Comisión de verificación de Poderes, de las Comisiones Principales y del Comité de Redacción
9. Examen del primer informe de la Comisión de Verificación de Poderes
10. Declaraciones de apertura de las delegaciones y representantes de organizaciones observadoras
11. Examen de los textos propuestos por las Comisiones Principales
12. Examen del segundo informe de la Comisión de Verificación de Poderes
13. Adopción de la nueva Acta del Arreglo de La Haya y el Reglamento
14. Adopción de cualquier recomendación, resolución, declaración concertada o acta final
15. Declaraciones de clausura de delegaciones y representantes de organizaciones observadoras
16. Clausura de la Conferencia por el Presidente \*

[Fin del documento]

---

\* Inmediatamente después de la Clausura de la Conferencia, el Acta Final, si la hubiera, y la nueva Acta del Arreglo de La Haya, quedarán abiertas a la firma.